# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-310602

(43)Date of publication of application: 26.12.1990

(51)Int.Cl.

G05B 13/04 B29C 45/76

(21)Application number : 01-131316

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

26.05.1989

(72)Inventor: SUGINO KAZUHIRO

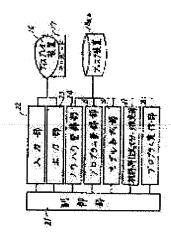
AKASAKA SHINGO SAEKI JUNICHI **NISHI KUNIHIKO** 

# (54) MODEL SYNTHESIS TYPE FLOW ANALYSIS SYSTEM

# (57)Abstract:

PURPOSE: To speedily change specification by synthesizing a flow analysis model which can analyze a whole channel from the characteristic of the channel form of a die, sequentially executing a prescribed program analysis so as to execute analysis and evaluation to the channel form, a flow control condition. a material and the like.

CONSTITUTION: An input means 22 inputs the channel form of the die, the material physical property value of a forming material and the flow control condition in a system. A model synthesis means 26 extracts the characteristic of the form from the inputted channel form, judges compatibility with the analysis model from the characteristic and synthesizes the flow analysis model which can analyze the whole channel. A program execution means 28 takes out the program corresponding to respective synthesized flow analysis model from an analysis library, sets information required for executing the program from the inputted material



physical property value and the flow control condition, sequentially executes the program so as to execute analysis and evaluation to the channel form, the flow control condition and the material.

## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

## 9日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

平2-310602

(S) Int. Cl. 5 G 05 B 13/04 B 29 C 45/76

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成 2年(1990)12月26日

8527-5H 7639-4F

9-4F

審査請求 未請求 請求項の数 11 (全18頁)

<b>多</b> 発	明のま	名称	モテ	プル合	成型流動	解析	システム
					②特 ②出		平1-131316 平 1 (1989) 5 月26日
個発	明	者	杉	野	和	宏	神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内
個発	明	者	赤	坂	信	悟	神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内
⑦発	明	者	佐	伯	妆		神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生産技術研究所内
@発	明	者	西		邦	彦	東京都小平市上水本町 5 丁目20番 1 号 株式会社日立製作 所武蔵工場内
⑦出	頣	人	株式	会社	日立製	作所	東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
倒代	理	人	弁理	土	<b>本川</b> 」	拼 男	外1名

#### 明 細 郷

- 発明の名称
   モデル合成型流動解析システム
- 2. 特許請求の範囲
  - 1. 材料の流動状態を計算して、流路形状、流動 樹御条件,材料等を評価するシステムにおいて、 流路形状,材料物性值,流動制御条件を入力す る入力手段と、該入力手段によって入力された 滋路形状から形状の特徴を抽出し、抽出した形 状特徴から予め登録されている解析モデルとの 適合性を判断し、適路全体を解析できる流動解 析モデルを合成するモデル合成手段と、合成さ れた漁動解析モデルの個々の解析モデルに対応 したプログラムを予め登録された解析ライブラ りから取り出し、取り出したプログラムに前記 入力手段で入力した材料物性値、流動側御条件 を渡し、鎮プログラムを順次実行するプログラ ム実行手段と、から構成され、流路形状、流動 制御条件、材料等に合わせた解析、評価を行え ることを特徴とするモデル合成型流動解析シス

テム.

- 2. 請求項1記載のシステムにおいて、一部の入力データの変更に対して、流動解析モデルを再構成するモデル再構成手段を付加することによって、流路形状、流動制御条件、材料等の変更に対して、柔軟に対応し、流動解析モデルを再構成して解析、評価を行えることを特徴とするモデル合成型流動解析システム。

## 特開平2-310602(2)

- と、から構成される材料特性式パラメータ推定 手段を付加することで、履歴によって特性を変 化する材料に対する流動解析を行えることを特 数とするモデル合成型流動解析システム。
- 4 . 請求項 1 記載のシステムにおいて、該システムで得られる解析結果を登録する解析結果登録手段に登録されている 過去に解析した結果と今回の解析結果とを同時 に、かつ、容易に比較できるように表示する結 果表示手段とを付加して、解析結果の妥当性を 評価できるようにしたことを特徴とするモデル 合成型流動解析システム。
- 5 . 請求項 1 記載のシステムにおいて、解析モデルを構築するためのノウハウである形状特徴と解析モデルとの関係を登録するノウハウ登録手段と、解析モデルを計算機上で実行可能なプログラム群を登録するプログラム登録手段とを付加し、解析対象及び解析範囲を遅次拡張できるようにしたことを特徴とするモデル合成型流動解析システム。
- 6. 請求項1記載のシステムにおいて、対話処理 によって形状を分割し特徴量を対話的に定義し 部分形状に解析モデルを引き当てるモデル対話 合成手段と、対話処理中の入力情報(ログ)を 保持するログ保持手段と、前記ログ情報から請 求項 5 記載のノウハウ登録手段に登録するノウ ハウで、モデル合成に有効なノウハウを生成す るノウハウ生成手段と、前記ノウハウ登録手段 に要登録のノウハウと前記ノウハウ生成手段か ら生成されたノウハウとをマージし、かつ、ノ ウハウ間の矛盾が起こらないようにするノウハ ウ編集手段と、を付加することで、請求項1記 載のモデル合成手段において既登録の形状特徴 と解析モデルとの関係(ノウハウ)では流動解 折モデルを合成できない対象に対しても一度対 話処理することにより、流動解析モデルを合成 できるようにしたことを特徴とするモデル合成 型流動解析システム。

8 ・ 請求項 7 記載のワークステーションに、バス に接続され、前記パスから送られてくるデータ を他装置に送信し、他装置からのデータを受信 する通信制御装置を付加し、前記ワークステー ションとモデムを介してデータ通信を行うバス と、該パスを制御するパス制御装置と、前記パスに接続した中央処理装置と、ディスク創御装置と、通信制御装置と、前記中央処理装置に接

9. 調求項5記載のシステムにおいて、流動解析 の結果から待られる出力データを用いて、さら に高度な解析をできるような解析モデルと出力 結果の関係を前記ノウハウ登録手段に登録し、 前記解析モデルをプログラム化したものを前記

特開平2-310602(3)

プログラム登録手段に登録することにより、流 動解析だけでなく、流動解析に関係する解析を 複合して行えるようにしたことを特徴とする流 動解析システム。

- 10. 請求項1記載のシステムをモールド金型設計 に用いることで、金型流路形状、成形条件、樹 脂等の仕様変更に対して、迅速に評価できるよ うにしたことを特徴とする流動解析システム。
- 11.請求項3記載のシステムを企型内の流動状態 における無硬化特性をもつ樹脂の粘度を評価し、 樹脂の成分を決める材料設計に用いるようにし た流動解析システム。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### 〔産業上の利用分野〕

本発明は、機脂の減動状態から金型流路, 機脂 特性,成形条件の評価、設計に係わるモデル合成 型流動解析システムに関する。

#### 〔従来の技術〕

これまで、プラスチックの流動解析を行うシス テムとして、型技術、第2巻第11号の第2章の 第16頁から第19頁(日刊工業新聞社発行(昭和62年10月20日))に論じられているが、 固定の解析モデルに対して、各種の解析を縁返す だけで、漁路形状、材料物性値、流動制御条件に 応じた解析モデルに変更することができず、その ために、材料特性が漁動中に変化する熱硬化性材 料の取扱いもできないものである。

## (発明が解決しようとする課題)

上記從来技術は、以下の点について配慮されて おらず、半導体用のモールド金型の設計に適用す ることができなかった。

(1) 半導体プラスチックパッケージは、家電製品等の酸体用に用いられる熱可塑性樹脂ではなく、熱硬化性樹脂で作られる。熱硬化性樹脂は、成形中に金型から熱を吸収し、硬化反応を起こし、粘

度が複雑に変化する材料である。そのために、成 形中の樹脂の粘度変化を高精度に予測する必要が ある。しかし、熱硬化性樹脂の洗動中の粘度変化 を予測することができない。

(2) 半導体用のモールド金型のキャピティ部に は、半導体を構成するリードフレーム、チップ。 金線等の内部構造物があり、それらが成形中に、 樹脂流動によって、変形する可能性が大きい。こ れらの内部構造物の変形は、直接、半導体製品の 品質に影響を与えてしまう。したがって、樹脂の 充填状況だけでなく、内部構造部に対する影響も 評価する必要がある。しかし、偏平化して狭くな った金型流路に内部構造物が置かれると、樹脂の 流れによって、内部構造が変化するだけでなく、 樹脂の流動状態も大きく変化するが、その変化を 解析(シミュレーション)するためのプログラム を開発することは困難である。それは、内部構造 による樹脂の流動状態をモデル化し、プログラム に反映するためには、数多くの実験データと合わ せながら、改良を加えていかなければならず、多

大な期間と工数を要する。こうした試行錯誤的な プログラム関発を製品毎に繰返すことは、事実上 不可能である。

(3) 上記(2) でも述べたように、金型内の内部構造物の変形等を解析するためには、樹脂の流動状態だけでなく、流動状態から得られる粘皮、流流、圧力等の情報から、応力解析等を行う必以である。しかし、解析プログラムは、その形状で入入の形がに必要なデータを特定の形状で入れます。というの解析プログラムを用いて、解析必要となり、となり、困難である。

本発明の目的は、上記問題を解決し、半導体用のモールド金型の設計に適用できる流動解析システムを実現するために、以下に述べる流動解析システムを提供することにある。

(1) 流路形状,流動制御条件,材料等に合わせ

特開平2~310602(4)

た解析、評価を行うことができる流動解析システ ムを提供する。

- (2) 製品開発では、設計業の変更に対応した滋 路形状,流動制御条件,材料等の変更に柔軟に対 応できる流動解析システムを提供する。
- (3) 騒歴によって特性が変化する材料に対する 流動解析を可能とする流動解析システムを提供する。
- ·(4) 流動解析結果の妥当性を容易に評価できる 流動解析システムを提供する。
- (5)解析対象及び解析範囲を遅次拡張できる激 動解析システムを提供する。
- (6) 解析に必要な流路形状, 流動制御条件, 材料等だけの情報で解析できない場合、さらに必要な情報を要求して、流動解析を実行できるようにできる流動解析システムを提供する。

本発明の他の目的は、上記目的で述べた減動解析システムを稼働できる装置、及び、上記減動解析システムを、ホスト側で高速。 高精度な数値計算、 ワークステーション催む、対話処理を行える

装置を提供することにある。

本務明の他の目的は、上記流動解析システムを 利用して、流動解析に関連のある解析を複合して 解析する方法を提供することにある。

本発明の他の目的は、上記流動解析システムを利用して、金型流路形状。成形条件、樹脂材料の変更に柔軟に対応できる金型評価法及び、成形条件評価法を提供することにある。

本務明の他の目的は、上記流動解析システムを 利用して、流動状態における粘度評価から、材料 成分を評価する材料設計法を提供することにある。 (課題を解決するための手段)

上記目的を達成するために、材料の流動状態を 計算して、流路形状、流動制御条件、材料符を評価する流動解析システムにおいて、解析の対象と なる金型の流路形状、材料の物性、流動制御条件 を入力する入力手段と、流路形状の特徴を抽出し、 抽出特徴から既登無解析モデルとの適合性を判断 し、流路全体を解析できる流動解析モデルを合成 するモデル合成手段と、及び、合成モデルに対応

したプログラムを解析ライブラリから取り出し順 次実行するプログラム実行手段と、を付加したも のである。

また、上記手段を付加した流動解析システムにおいて、流路形状、流動制御条件、材料等の入力データの一部の変更に対して、既に合成された流動解析モデルを部分的に再合成するモデル再構成手段を付加したものである。

また、上記手段を付加した流動解析システムにおいて、解析結果を登録する解析結果登録手段と、同解析結果登録手段に登録されている過去の解析結果を今回の解析結果とを同時に、かつ、容易に比較できるように表示する結果表示手段と、を付加したものである。

また、上記手段を付加した流動解析システムにおいて、 流動解析モデルを構築するためのノウハウである形状特徴と解析モデルとの関係を登録するノウハウ登録手段と、解析モデルを計算機上で 実行可能なプログラム群、すなわち、解析ライブ ラリを登録するプログラム登録手段と、を付加し たものである。

また、上記手段を付加した流動解析システムにおいて、対話処理によって形状を分割し、特徴量を対話的に定義し、部分形状に解析モデルを引き当てるモデル対話合成手段と、対話処理中の入方情報を保持するログ保持手段と、ログ情報からノウハウ登録手段に登録し、モデル合成に有効なノウハウを生成するノウハウ生成手段と、及び、ノ

### 特開平2-310602(5)

ウハウ登録手段に既登録ノウハウとノウハウ生成 手段から生成されたノウハウとをマージし、かつ、 ノウハウ間の矛盾が起こらないようにするノウハ ウ縄集手段と、を付加したものである。

また、上記手段を付加した流動解析システムを 接動できるように、接続された装置間の借号伝送 路となるパスと、同パスを制御するパス制御装置 と、同パスに接続された中央処理装置と、ディスク が御装置と同中央処理装置に接続された主記 個 装置と、ディスプレイ装置と、キーボードと、同 ディスク装置に接続されたディスクから構成され るワークステーションとしたものである。

また、上記手段を付加した流動解析システムを 稼動できるように、上記ワークステーションにお いて、バスに接続され、バスから送られてくるデ 一夕を他装置に送信し、他装置からのデータを受 借する通信制御装置を付加し、同ワークステーションとモデムを介してデータ通信を行う、バス、 バスを制御するバス制御装置と、同バスに接続し た中央処理装置、ディスク制御装置、通信制御装 た中央処理装置、ディスク制御装置、通信制御装 図と、中央処理装置に接続した主記憶装置と、同 ディスク装置に接続したディスクから成るホスト 計算機と接続したワークステーション・ホスト計 算装置としたものである。

また、上記手段を付加した流動解析システムにおいて、さらに高度な解析をできるような解析モデルと出力結果の関係をノウハウ登録手段に登録するし、同解析モデルをプログラム化したものをプログラム登録手段に登録することにより、流動解析に関係する解析を複合することをできるようにしたものである。

また、上記手段を付加した流動解析システムにおいて、モールド金型設計に適用することで、金型減路形状、成形条件、樹脂等の仕様変更に対して、迅速に評価できるようにしたものである。

また、上記手段を付加した流動解析システムにおいて、 金製内の流動状態における無硬化特性をもつ樹脂の粘度を評価し、樹脂の成分を決めることができるようにしたものである。

(作用)

上記の各手段の働きを以下に示す。

まず、入力手段は、流動解析によって評価する 金型の流路形状と、金型内を溶解して流れ成形さ れる材料の材料物性値と、成形機によって制御さ れる材料の流動制御条件をシステム内に入力する。 モデル合成手段は、入力手段によって入力された 滋路形状から形状の特徴を抽出し、抽出した形状 特徴から予め費録されている解析モデルとの議会 性を判断し、流路全体を解析できる流動解析モデ ルを合成する。プログラム実行手段は、モデル合 成手段で合成された流動解析モデルの個々のモデ ルに対応したプログラムを予め登録された解析ラ イブラリから取り出し、入力手段によって入力さ れた材料物性質と流動制御条件からプログラムを 実行するのに必要な情報を設定し、同プログラム を順次実行し、解析結果を出力する。同入力手限、 モデル合成手段、及び、プログラム実行手段によ って、半導体用のモールド金型のように、金型キ ヤビティ内の内部構造。材料、制御条件をモデル に反映することが容易になるので、沸路形状、液

動制御条件、材料に合わせた解析、評価することができる。

また、モデル再構成手段は、入力手段で入力された流路形状等の部分的変更に対して、モデルルの変更に対して、モデルの変更に対して、カカの変更に応じた流動解析モデルを部分的変更により、入力の変更に応じた入力手段。モデル合成手段。及び、プログラム実行手段と、モデル再構成手段によって、設計案の変更に対しても、流動解析モデルを再合成することができるので、設計者の試行錯誤に合わせて、流動解析を行うことができる。

また、材料特性式パラメータ推定手段は、実験データ登録手段、特性式定義手段、相違度評価式定義手段、相違度評価手段、及び、パラメータ 補正量計算手段から構成される。実験データを終まりは、成形に用いる材料の実験データをシステム内に入力し、登録する役目をもつ。特性式定義手段は、材料固有の特性を表わす材料特性式をシス

## 特開平2-310602(6)

テム内に定義、入力する役員をもつ。相違度評価 式定義手段は、同実験データ登録手段で登録され た実験データと同特性式定義手段で定義された材 料特性式の値との相違度を数値評価するための評 飾式を定義し、システム内に入力する役目をもつ。 相違度評価手段は、同相違度評価式定義手段によ って定義された評価式を用いて、同実験データ登 録手段で登録された実験データと同特性式定義手 段で定義材料特性式の鑛との相違を計算する役目 をもつ。パラメータ補正量計算手段は、材料特性 式のパラメータで、かつ、実験データから決定さ れる材料固有のパラメータへの補正量を同相違度 評価手段で計算される相違度から計算し、パラメ ータを補正量する役目をもつ。以上のように、実 験データ登録手段、特性式定義手段、相違度評解 式定義手段、相違度評価手段、及び、パラメータ 補正量對算手段から成る材料特性式パラメータ推 定手段によって生成される材料特性式を用いるこ とで、流動中に粘度特性が変化する熱硬化性樹脂 の粘度を精度良く予測することができるので、半

海体用のモールド金型に関する流動解析ができる。 また、解析結果登録手段は、流動解析で得られ た結果を登録する。結果表示手段は、同解析結果 登録手段で登録された解析結果と条件等を変えて 今回解析した結果とを同時に、かつ、容易に比較 できるように表示する。解析結果登録手段と結果 表示手段によって、各種の解析結果を多くの観点 から比較評価できる。

また、ノウハウ登録手段は、流動解析モデルを構築するためのノウハウである形状特徴と解析モデルとの関係を登録する。プログラム登録手段は、解析モデルを計算機上で実行可能なプログラム群(解析ライブラリ)を登録する。これら手段によって、解析対象及び解析範囲を選次拡張できるので、ノウハウや解析プログラムを追加登録できるので、解析対象の変化や解析内容の高度化に柔軟に対処できる。

また、モデル対話合成手段は、対話処理によって形状を分解し、特徴量を対話的に定義し、部分

また、バス,バス制御装置、中央処理装置、ディスク制御装置、主記憶装置、ディスプレイ装置、キーボード、及び、ディスクから構成されるワークステーションは、主記憶装置上に流動解析システムを記憶し、ディスク上にノウハウ (形状特徴と解析モデルとの適合関係)と解析ライブラリとを格納して、中央処理装置が主記憶装置上の同淺

動解析システムを稼働させることによって、金型 設計に必要な構元を評価することができる。

また、ワークステーション・ホスト計算機装置は、ワークステーション側で、対話処理を実行し、ホスト計算機関で、数値計算を実行する。それによって、減路形状。材料物性値、流動制御条件の入力が容易になり、かつ、計算が高速にでき、結果も非常に見やすいように表示できる。

さらに高度な解析用の解析モデルと出力結果の ・ 関係をノウハウ登録手限に登録でき、同解析モデルをプログラム化したものをプログラム登録手段 に登録することができるので、流動解析だけでなく、流動解析に関連する複合解析を行うことができる。

本システムは、金型減路形状。成形条件、制脂 等の仕様案に対して、迅速に評価できるので、モ ールド金型設計において、金型の評価及び成形条 件の評価を容易に行うことができる。

本システムは、金型内の流動状態における樹脂 の粘度を材料特性式として評価できるので、樹脂

# 特開平2-310602(ア)

の成形性から成分を決める材料設計に応用できる。 【実施例】

以下、本発明を第1個から、第10回により説明する。

まず、本発明に係る海動解析システムについて 説明すれば、第3回はそのハードウェア上での構 成を、また、第4回(a)~(d)はソフトウェア上 での構成をそれぞれ例示したものである。第3回 に図示の如くハードウェアとしての構成は、ワー クステーションIとホスト計算機2とから成り、 ワークステーション1とホスト計算機2は、モデ ム20a,206により接続されている。ワーク ステーション1は、バス制御装置12aによる制 御下に置かれているマルチパス11aには中央処 理装置13aと、ディスク制御装置14aを介し てディスク装置18aと、通信制御装置19aを 介してモデム20aとが接続されており、中央処 理装置13aにはまた主配鐘装置15a,ディス プレイ装置16およびキーボード17が収容され た構成となっている。ホスト計算機2は、バス制

御装置126による制御下に置かれているマルチ パス116には中央処理装置136と、ディスク 制御装置148を介してディスク装置186と、 通信制御装置196を介してモデム206とが接 綴されており、中央処理装置136にはまた主記 協装置150が収容された構成となっている。こ れによりワークステーション1の側のキーポード 17からのデータは中央処理装置13aを介し主 記憶装置15aに格納されると同時に、ディスプ レイ装置16に表示され、また、主記憶装置16 a上のデータは中央処理装置13a、マルチバス 11 a、ディスク制御装置14 aを介しディスク 装置184に格納され、また、通信制御装置19 a、モデム20aを介して、ホスト計算機2ヘデ 一タを転送し、ホスト計算機2側からのデータを 受信するなど、データは任意に転送されるように なっている。またホスト計算機2側のモデム20 6を介しての通信制御装置196からのデータは 中央処理装置136を介し主記憶装置156に格 納され、また、主記憶装置15ヵ上のデータは中

央処項装置134, マルチパス116、ディスク 制御装置144を介しディスク装置186に格構 される。

また、ソフトウェア構成上からは、第4回(a)に示す如く、制御部21、入力部22、出力部23、 ノウハウ登縣部24、 プログラム登録部25、モデル合成部26、材料特性式パラメータ推定部27、プログラム実行部28より構成されている。また、ノウハウ登録部24は、第4回(b)に示す如く、モデル登録部240、形状登録部241、形状特数登録部242、形状分割ルール登録部243、分割部分位置関係登録部244、部分形状登録部245、形状特徴判定ルール登録部246より構成されている。

また、モデム合成部 2 6 は、第 4 図(c)に示す如く、形状特徴算出部 2 6 0、解析プログラム 割付け部 2 6 1、モデム作成部 2 6 2、入出力項 目興難部 2 6 3、形状分割部 2 6 4、部分形状特 徴判定部 2 6 5、解析モデム統合部 2 6 6、モデ ル対話合成部 2 6 7、ログ保持部 2 6 8、ノウハ ウ生城部269、ノウハウ綱銀部270により構成されている。さらに、材料特性式パラメータ推定部27は、第4隊(d)に示す如く、実験データ登録部271、特性式定義部272、相違度評価式定義部273、相違度評価部275により構成されたものとなっている。

第7選(a)~(f)に、第4図(a)~(ਖ)に示す要部登録部各々の内容を示すと以下のようである。即ち、プログラム登録部25(第7図(f) 数照)には解析プログラムP、、P。、P。、モデル化プログラムM、M。およびデータの変換プログラムH。、H。が、また、ノウハウ登録部26の形状特徴登録部241(第7図(a)参照)には形状特徴T。~Tnとその計算式(解析対象の形状が流を入力データとする演算式)が、更に形状分割ルール登録部243(第7図(b)参照)には形状特徴に対する分割ルールが、更にまた形状特徴にレール登録部243(第7図(c)参照)には解析プログラム決定要因としての形状特徴作

## 特開平2-310602(8)

定ルールが予め熟練モデル解析者によって登録されるようになっている。

さて、ここでオペレータによるキーボード17 から、解析対象物Aの形状と、解析項目αが指示 された場合を想定すれば、解析対象物Aの形状は ノウハウ登録部24の形状登録部241に形状す 法値として先ず登録されるようになっている。こ の後、モデル合成都26の形状特徴算出部260 では、ノウハウ登録部24の形状特徴登録部24 2で示されている形状特徴で,~Tn対応の計算 式に従って、各特徴値が計算され、形状特徴登録 242にはそれら特徴値が登録されるようになっ ている。次に、IF~THEN~形式で形状分割 ルール登録部243に登録されている。いかに、 対象物形状を解析可能な単位に分割するかを示し た分割ルールに従い部分形状登録部241には 形状a',5′,c′から定義される部分A¸と。 a",4",c"から定義される部分A.の2つの 部分名が登録されるようになっている。また。そ の際、部分A」、A,各々に接している面があるか

否かが判定され、接している面がある場合には、 部分A1, A2各々との位置関係、即ち、接してい る面情報が分割部分位置関係登録部244に登録 されるようになっている。この後は部分 A.,, A. 各々について形状特徴判定ルール登録部246に 登録されているルールにもとづいき、モデル合成 部26の部分形状特徴判定部265では解析プロ グラム特定の基準となる形状特徴が採出されたう え、部分形状登録部245における形状特徴欄に、 例えば部分A.には特数S.。S. 部分A.につい ては特徴S。、といった具合に登録されるように なっている。その後はキーポード17から入力さ れた解析項目αと、部分A1, A2各々についての 特徴 S., S., S.とを検索の参照値として、ブ ログラム登録部25から部分A1、A2各々に適合 する解析プログラム名が検索されるようになって いる。その結果、部分A。にはプログラムP。が、 また、部分A.にはプログラムP.がそれぞれ割付 けられ、部分形状登録部245における適合プロ グラム欄に登録されるものとなっている。その

際、解析プログラムP1. P2にはそれぞれ固有のモデル化手法M1, M2があり、これらもプログラム登録部25に併せて登録されているので、これらのモデル化手法プログラム名も部分形状登録部245に従って登録されるようになっている。これを受けモデル合成部26のモデル作成部262では部分A1についてプログラムM1を実行し部分モデルが、更に、関標にして、部分A1についても部分モデルが作成されるようになっているものである。

以上、各分割部分についての解析プログラムとそのモデルが決定されたので、後は各モデル間のデータ人出力項目が統一されれば、全体のモデル化は終了されることになる。入出力項目を統一するには、先ず分割部分位置関係登録部244を参照し、部分A、,A、が轉接伏慮にあるか否かが誤べられるようになっている。もし、部分A、,A、の隣接が確認された場合には、入出力項目 異難の 263によってプログラムP、,P、の入力、出力項目のもプログラムP、の出力項目のUT」をプ

ログラムP.の入力項目IN2に変換するプログラムが捜されるが、その結果として変換プログラムH,が見い出されるので、部分A.。A.各々に対する解析の間に、プログラムH,を実行する手順が決定されるものである。

以上のような手順で、異なる解析プログラムの 組合せによる解析モデルが生成され得るものであ る。

以上本発明のモデル合成について機略したが、 次に、解析プログラムの数式モデルについて説明 する。

第4図(α)に示す要節プログラム登録館25 (第7図(f)参照)に登録される解析プログラム について第5図、第6図を用いて説明すると以下 のようになる。

まず、解析プログラムの中で反映されているモデルの基本事項を説明する。本発明が適用される 流動解析システムは、半導体プラスチックバッケ ージ用金型であり、パッケージ材料である熱硬化 性樹脂を取り扱う必要がある。

#### 特開平2-310602(9)

然硬化性樹脂用の等温粘度式を、以下のような

$$\eta (t,T) = \eta_{\bullet} (T) \left\{ \frac{t_{\bullet} (T) + t}{t_{\bullet} (T) + t} \right\}^{G(T)} \cdots \cdots (1)$$

$$t_*(T) = d \exp(e/T)$$
 .....

ここで、η:粘度, ч。:初期粘度, с.:ゲ ル化時間, c:粘度上昇係数。T: 絶対温 度, t:時間

a, b, d, e, f, sは成形条件に影響を受け ない機脂固有のパラメータである。任意温度下に おける(1)式の特性を第5回に示す。

金型内では機脂は管壁から熱を受けながら滋動 するため非等温状態下にあり、次のように等温粘 疫式から粘度を予測する。(1)式から、

$$\mu = \frac{1+\tau}{1-\tau} \qquad \cdots \qquad (7)$$

が得られ、(7)式は第6回に示すように、 τ = 0 で、μ=1, τ=1でμ=∞となる特性を持つ血 線である。第6図に示すように、状態(ェ,。 μ,)、 即ちゃべて1、μ=μ1から、時間4も、温度4丁だ け増加したとき、状態( т ", д ") に移る。(9) 式より、ヾはt,Tの関数であり、状態変化にお ける「の増分4」は、以下の式で求めることがで

$$\Delta \tau = \frac{\partial \tau}{\partial t} \Delta t + \frac{\partial \tau}{\partial T} \Delta T \qquad \cdots \cdots (10)$$

= 
$$\frac{\Delta t}{d \exp(e/T)} + \frac{e \tau}{T^2} \Delta T$$
 ((3),(9)  $\pm L$  9)

$$\Delta \mu = \frac{\partial \mu}{\partial \tau} \Delta \tau = \frac{2}{(1-\tau)^2} \Delta \tau \cdots \cdots (11)$$

となり、εュ→τュに変化したときのμの値は、

$$\mu = \frac{1 + \tau}{1 - \tau} \qquad \cdots \cdots (7) \qquad \mu_{2} = \mu_{1} + \lambda \mu = \mu_{1} + \frac{2}{(1 - \tau_{1})} \lambda \tau \cdots (12)$$

となり、(8)式から、得られる式

$$\eta = \eta_{\alpha}(1) \mu^{O(1)} \qquad \cdots \cdots (13)$$

に、 T = T 1, μ = μ 2 を代入することで、以下の ように、新しい状態の粘度り。が求められる。

$$\eta_{1} = \eta_{0} \left( T_{2} \right) \mu_{2}^{C(T_{2})} \qquad \cdots \cdots (14)$$

以上のような手順をτ=0からτ=1まで繰返すこ とにより、非等温状態での初期状態からゲル化状 **態になるまでの粘度変化を算出することができる。** 

さらに、樹脂が金型流路内を流れる状態を解析 するためには、上記粘度計算法と、運輸の式、運 動量保存式、エネルギー保存式の基礎式を建立さ せて解く必要がある。円管流路の場合のモデル式 を示すと、下式のようになる。

遊納の式: 
$$Q = 2\pi \int_0^R Uz \, r \, dz \, \cdots \cdots (15)$$

$$\frac{\partial P}{\partial z} = \frac{1}{r} - \frac{\partial}{\partial r} \left( r \, \eta \, \frac{\partial \mathcal{U}z}{\partial r} \right) - \cdots - (16)$$

$$PC\left(\frac{\partial T}{\partial t} + \mathcal{V} \times \frac{\partial T}{\partial z}\right) = \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial}{\partial r} \left(r \times \frac{\partial T}{\partial r}\right)$$

$$+ \eta \left(\frac{\partial v_z}{\partial r}\right)^2 \cdots \cdots (17)$$

ここで、Q:流量、取:円管半径、ひz:管軸 方向流速,下:管径方向距離,上:管轄方向 距離。P:圧力。n:粘度,p:密度,T: 温度, 七:時間, 1:熱伝導率

以上述べたモデル式にもとづいて、プログラム 登録部25に登録される流動解析用の基本解析プ ログラムが開発される。説明には円管流路につい てだけのべたが、平板流路、拡散流路等の場合に も興機に用意してある。

さて、本発明を半導体プラスチックパッケージ 用のモールド成形企塾のプラスチック流動解析、 及び、その解析結果に基づく、企型逸路譜元と成 形条件の設計、プラスチック材料(樹脂)の選定 に応用した場合を例にとって説明すれば、その処 理手順は第1図に示すようである。

即ち、先ずその背景について説明すれば、半導 体プラスチックパッケージは、モールド金型キャ ビティ内に、リードフシームが取付けられた半準

### 特開平2-310602(10)

体チップを置き、金型キャビティのゲート(流入 口)から、プラスチック封止材であるシジン材を 注入、硬化させることで作られるようになってい る。その際、粘性をもつシジン材料が金型キャビ ティ内をどのように流動するかという流動解析を 行なうことによって、設計対象の金型諸元の評価 が可能となる。ところが、レジン材料は盗動中に 金型壁面から熱を吸収し、その粘性が火褌に変化 するどいう熱硬化性をもっており、その特性は明 確な理論式で表わし得ないものとなっている。実 酸的には、粘性が測定可能であるような単純形状 の金型流路形状についての流動解析モデルのプロ グラムは開発されているが、実際の金型キャビテ ィの構造は複雑であり、その複雑さが考慮された 流動解析モデルは一種類だけの計算方法によって は作成不可能となっている。そこで、複数の解析 プログラム(モデル)を組合せることで、流路形 状の複雑さが考慮された解析モデルを作成する必 要がある訳である。さて、解析者が金型キャビテ ィ内の流動解析を行なうべくモデルを生成する場

合には、解析に先立ち、ディスク装置18内に格 納されるプログラム登録部25には、レジン流動 解析プログラムP., P., P., これらレジン流 動解析プログラムP。, P。, P。固有のモデル作 成手法プログラム M., M., M.および入出カデ ータ変換プログラムH(12)、H(23)、H(31)、 H(21), H(32), H(13) (H(i,j):レジン 流動解析プログラムPiの出力データをレジン流 動解析プログラムPjの入力データに変換するプ ログラム)が予め登録されるようになっている。 ここで、レジン流動解析プログラム P. ~ P. およ びモデル作成手法プログラムM、~M。の内容を第 8 匯を用い説明すれば、レジン流動解析プログラ ムP」は、円管流と称される熱を周囲360度か ら均等に受ける流線平行の流動を解析するための ものであり、円周方向に熱源がある流動部分に適 用可能となっている。また、このプログラムP。 は差分法を用いているので、モデル化手法プログ ラムMiにより作成されるモデルは対象とする形 状(樹脂が流れる部分の形状)を流動斯爾積が等

しい円管に変換して作られる。レジン流動解析プログラムP。は、また平板液と称される上下方向のみから熱を受け、機方向からの流動がでの流動を解析するためのものであり、有限型素法を用が高されていることから、流線の方向(流れの方向に接近するを異がなく、これに対するモデル化手法プログラム M。は流動部の大きれるようになの映れている。レジン流動解析プログラムP。は一点の映出してから流動が放射状に進む条件下で使用し得るものとなっている。とのとなっている。

また、ノウハウ登録部24の形状特徴登録部242および形状分割ルール登録部243には第9国に示す金型キャビティ41の形状の特徴を算出する項目(とその計算式)や特徴に対応したキャビティ形状の分割方法が登録されるようになっている。ここで、キャビティ形状特徴を算出する

項目と、形状分割方法の内容について説明すれば、 レジンの硬化反応を支配する要因の主なものとし ては、金型壁面および内部構造物 (チップ等) か らの伝熱作用が挙げられる。そこで、金型キャビ ティ41内部の伝熱状態が異なる点、即ち、レジ ン流動が内部構造物42により分離して流れる点 で形状を分割し、伝熱状態が一定な部分を得る必 要がある。その形状分割の基準となるのは、内部 構造物であるチップ42の形状・位置である。こ こで、キャビティ41の幅2とチップ42の幅ん の比を考えると、チップ42の幅んがキャビティ 41の幅々とほぼ同じ場合には、流動はチップ 42の上下の2つに分流すると見なせる。反対に、 チップ42の帽人がキャビティ41の帽ょよりあ る比率α以上に小さい場合、流動はチップ42上 下左右の4つに分流すると考えられる。そこで、 形状特徴発録部242には、チップ42の幅んと キャビティ41の幅3の比α (☆k/3) が、ま た、形状分割ルール登録部243にはその比。の 値によって分割をチップ42上下の2つに分ける

### 特開平2-310602 (11)

か、チップ42上下左右の4つに分けるかの判定記述が、IF~THEN~形式で登録されていれば、形状特徴に応じた、キャビティ41形状の分割が可能となる。この他に、分割の基準となる形状特徴としては、チップ42の長さらとキャビティ41の長さ8の比(6/2)などが挙げられるものとなっている。

形状物微量類部242にはキャビティ形状の分割の基準となる特徴項目の他に、分割された部分に解析プログラムを割付ける基準となる特徴値も併せて登録されているが、解析プログラムP1, P2の決定要因としては流線の方向(プログラムP1, P3の決定要因となる流動の高さ、プログラムP1の決定要因となる流動の高さ、プログラムP1を決定する熱源の均等性、即ち、形状の機構比)が挙げられる。このうち、流線の方向を判定する基準となる特徴としては、キャビティ41の幅2とゲート43の幅(直径) 6の比(タグ・ト43の幅4の比タグ・が大きい場合には、流動は

狭い所から広い所への流動であると見なせ、流線 は放射状であると判定し得るものである。反対に 比ま!もが小さい場合は、洗練は平行であると特 定し得るものである。このように、解析プログラ ム決定の基準となる特徴項目やその式が形状特徴 登録部241に登録されているものであり、また、 形状特徴判定ルール登録部246には解析プログ ラム決定の基準となる特徴弊出結果に対する特徴 判定基準 (α, β等) が、ΙΓ~TΗΓΝ~形式 で登録されているものである。さて、第1回に示 す処理手順について説明すれば、解析者がキーボ ード17より解析項目として"流動解析"を解析 対象である金型キャピティ名Xとともに入力すれ ば、入力された解析要求は入力部22により、シ ステム内部に取り込まれたうえ (100)、 金型 キャピティ名又は、制御部21に伝えられること で、制御部21によって形状登録部241を介も、 ディスク装置18内の"X"についての企型キャ ビティ形状譜元が検索されるようになっている。 また、ノウハウ登録部24に登録されている情報

からだけでは、漁動解析モデルを合成できない場 合には、制御部21によりモデル合成部26のモ デル対話合成部267が起動され、出力部23を 介して、解析者に必要な情報を入力させ、流動解 折モデルを完成させるように機能する。このとき の、処理中のログ情報がログ保持部268によっ て保持され、モデル対話合成部267による処理 終了後、ノウハウ生成部269により、ノウハウ 登録部24へ登録できるような形式に変換し、ノ ウハウ脳袋部270によって、既存ノウハウとの 矛盾を解決して、ノウハウ登録部24へ登録する。 本例では"X"についての金型キャビティ形状譜 元は登録されていないので、制御部21により、 モデル対話合成部267が起動され、その形状語 元の入力が出力部23を介し要請され、これにも とづき、解説者が"X"についての企型キャビテ ィ形状諸元を入力すれば、形状諸元は、ログ保持 部268に保持され、形状登録部241に登録さ れたと何じように動く。即ち、形状登録部241 を参照したとき、ログ保持部268も参照される

(110)。この後、制御部21からは形状特徴 算出部260に入力形状の特徴算出が指示される ようになっている。この指示にもとづき形状特徴 算出都260では形状特徴登録部242を介し、 ディスク装置18より形状特徴項目とその計算式 を、更に、形状登録部241を介し、ディスク数 置18より"X"についての形状器元を読み込ん だうえ、各特徴項目対応の特徴維算出を行なうが、 算出精果は形状特徴登録部242へ登録されるよ うになっている(120)。このようにして、特 数が算出された後、制御部21からの金型キャビ ティ形状分割指示にもとづき形状分割部264で は形状物微型縁部242に登録されている各特徴 餡と、形状分割ルール登録部243に登録されて いる形状分割ルールを読み込み、金型キャビティ の形状をいかに分割するかが判定されるようにな っている。その結果として、例えば第10回に示 すように金型キャビティは部分A~Dに分割され るものとなっている(130)。更に、この分割 結果にもとづき、形状分割部264では形状登録

# 特別平2-310602 (12)

部241に登録されている金型キャビディ形状部元から、各分割部分A~Dの形状器元が算出まれたの形状器元が算出まれるようになっている(140)。これを受け部分を見出したした。のでのでは、分割を見出したのでのでは、分割を登録されるとのである。として、分割の分として、分割の分として、分割の分として、分割の分として、分割の分として、分割の分として、分割の分として、分割の分として、分割の分として、分割の分として、分割の分として、分割の分として、分割の分として、分割の分として、分割の分として、分割の分A~Dの位置関係が登録されるものである。

形状分割に引き続いては割御部21によって、 形状特数算出部260に、各分割部分A~Dについての解析プログラム割付けの基準となる特徴の 算出が指示され、これにもとづき、形状特徴算出 部260では部分形状登録部245に登録されて いる分割部分A~Dの部分形状と、形状特徴登録

部242に登録されている特徴項目およびその計 算式を読込み、計算式に従った特徴値を算出の後、 形状特徴登録部242に登録するようになってい る(160)、引き続き、制御部21からは部分 形状特数判定部265に分割部分A~Dの解析プ ログラム割付け上での特徴判定が指示されるよう になっている。部分形状特徴判定部265では形 状特定判定ルール登録部246から、特徴値より 解析プログラムを決定する要因を推定するIF~ THEN~形式のルールを、更には形状特徴登録 部242からは分類部分A一Dの特徴値を読み込 み、これらにもとづき分割部分A~Dの解析プロ グラム割付け上での基準となる要因が推定され、 推定された結果は部分形状登録部245に登録さ れるようになっている(170)。好えば、分割 部分Aについては入口であるゲートの幅と流動幅 との比より、流線"放射状", 流動高さ"高"と して、また、分割部分B、Cについては、流動高 さ"低"として、更に分割部分Dについては、流 線"平行"で減動商さ"高"として判定されるも

のである.

以上のようにして、全分割部分A~Dについて の特数判定が終了すれば(180)、制御部21 より解析プログラム期付け部261には、分割部 分ん~Dそれぞれに対し、解析プログラムを割 付けることが指示されるようになっている。解 振プログラム制付け部261では部分形状登録部 245に登録されている分割部分A~Dの特徴を 説み込み、プログラム登録部25に登録されてい る。 流動解析プログラムのうち、各分割部分 A ~ Dの特徴とプログラム使用条件がマッチしたもの。 更にはそれに関有のモデル作成プログラム名が選 択され部分形状登録部245に登録されるように なっている(190)。この結果、分割部分Aに は解析プログラム P , とモデル作成プログラム M , が、分額部分B、Cにはまた解析プログラムP。 とモデル作成プログラムHIが、更に分割部分D には解析プログラムP、とモデル作成プログラム M.がそれぞれ割付けられるものである。これに 引き続き、制御部21よりモデル作成部262で

は部分形状登録部245に登録されている分割部分A~Dのモデル作成プログラムと、その形状 記とを設込み、分割部分A~D毎にモデルが作成 されるようになっている(200)。作成された モデルはモデル登録部240を介し、部分名を見 出しとしてディスク装置18に登録されるものと なっている。

特開平2-310602 (13)

っている。その結果、A→Bにはデータ変換プロ グラムH 3.2 が、同様にA→Cにはデータ変換プロ グラムH<sub>32</sub>が、B→D'、C→Dにはデータ変換プ ログラムHニュがそれぞれ絞当するので、これら、 各変換プログラム名は分割部分位置関係登録部 244に登録されるようになっている(220)。 この後、制御部21から解析モデル統合部266 には、各分割部分A~D対応の解析プログラムお よびモデル、更には解析プログラム間入出力デー タ盗換プログラムを旅合せしめたうえ、1つの全 体としてのモデルを作成すべき指示が行なわれる ようになっている。解析モデル統合郷266では 御分形状登録部245から分割部分A~D対応の 解析プログラム名が、モデル登録部240からは 分割部分A~D対応のモデル化結果が、分割部分 位置関係登録部244からは購換部分対応のデー 夕変換プログラム名がそれぞれ読み出されたうえ、 解析実行手瀬として編集されるものとなっている。 この解析実行手順にもとづきプログラム実行部 28では金型キャビティ内での全体としての流動

解析モデルが、解析プログラム P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>3</sub>が 混合された形で自動的に生成されるところとなる ものである。

以上のように、本実施例によれば、半導体プラステックパッケージ設計に伴う金型キャビティ内での流動解析のように、解析手法が確立されていない解析を行う場合に、既存解析プログラムを複数組合せることで、全体としての流動解析を可能ならしめる解析モデルが自動的に生成されることになる。

また、本発明による滋動解析システムを金型内 の流動状態における樹脂の粘度を評価する材料評 餌に適用した場合を倒にとって、以下に説明する。

先ず本システムの構成要素の樹脂特性式パラメータ推定部27の概要を説明する。

本システムが対象としている半導体プラスチックパッケージは、然によって硬化反応を起こす然硬化性樹脂で封止され作られる。樹脂の粘度特性を扱わす基礎式 ((1)式参照) は、樹脂固有の 6個のパラメータ a, b, c, f, g をもつ。

従来では、人手によりグラフを描きながら、試行 嫌誤的に決定していた。そのために、充分調足の いくパラメータを決定するのに、1ヶ月以上の期間がかかるのと、決定する人によって粘度式の帮 腹がばらついていた。粘度式パラメータの良し悪 しは、決定したパラメータで(1)式を用いて、シ ミュレーションして得られる見掛平均粘度と、測 定装置から得られる見掛平均粘度とが一致してい るかどうかによる。そこで、以下のように求める。 研定データの流動圧力損失&Pから、下式に示す。

〒。= 980・ΔP/(β・Q) ……(21)ここに、 〒。: 見掛平均粘度、ΔP: 圧力損失、β: 形状抵抗、Q: 液量

ハーゲンボアズイユの式を用いて計算される見掛 平均粘度 で。と、(1)式を用いて、調定条件と同じ 条件で、シミュレーション結果として得られる見 掛平均粘度で。とから、調差を評価する。評価式 は下去

$$G(\alpha) = \int_{\Gamma} d(\overline{\eta} *, \overline{\eta}_*) d\Gamma \cdots \cdots (22)$$

ここに、 a: ( a, b, d, d, d, f, y ) の 粘度式パラメータをベクトル化したもの、 「: 領域(時間、脊径、製造)、 a ( テャ, テャ) : テャと デ。との距離

 $ex (\vec{n}*-\vec{n}_*)^2$  ,  $|\vec{n}*-\vec{n}_*|$  などを川いる、段適な切胎桁度式パラメータをもとめることは、 $G(\alpha)$ を最小とする  $\alpha=\alpha$  。を求めることである、即ち、

G (a。) = min G (a) ……(23) となるa。を求めることである。さらに、F(a)

$$F(\alpha) = \frac{\partial G(\alpha)}{\delta a} \qquad \cdots \cdots (24)$$

$$D = \left( f_1(a), \cdots, f_k(a) \right)^T$$

$$= \left( \frac{\delta G(\alpha)}{\delta a}, \cdots, \frac{\delta G(\alpha)}{\delta a} \right)^T$$

のように定義すると、(23)式は、

$$\mathbf{F} \left\{ \mathbf{a} \right\} = \mathbf{0} \qquad \cdots \cdots (25)$$

となる  $\alpha = \alpha$  。を求めることに相当する。  $F(\alpha)$  を  $\alpha$  のまわりで、テーラー展開すると、

特開平2-310602 (14)

F=(a+4a)≈F(a)+F(a)·ba+ ……(26) となり、4aの2次以上の項を無視すると、

 $a_{\cdot} = a + \lambda a_{\cdot}$ 

= a・・・・ { F (a・・・) ] ・・ F (a・・・) ・・・ (28) 以上のアルゴリズムを材料特性式パラメータ推定部27で実現している(第2図参照)。解析者が本システムを用いて、粘度式パラメータを推定する場合には、解析者のキーボード17からの入力に従って、制御部21によって、材料特性式パラメータ推定部270次数データ登録配271が起動され、通信回線を介して、測定数置から得られる流動圧力損失もPをディスク装置18に登録する。そして、実験データ登録部271は、流動圧力損失をディスク装置18に登録する際に、

(21)式を用いて、見掛平均粘度に変換し、同デー タもディスク装置18に登録する(500)。さ らに、解析者がキーボード17から指令を入力す ると、制御部21によって材料特性式パラメータ 推定部27の特性式定義部272が起動される。 特性式定義部272は、解析者にディスプレイ装 置16を通して、粘度式 ((1)式) を定義するこ とを要求する。解析者が、ディスプレイ装置16 のメッセージに従い、粘度式((1)式)をキーボ ード17に入力すると、その粘度式をシステム内 に取り込む (510)。次に、制御部21は相違 度評価式定義部273を起動する。相違度評価式 定義部273は、ディスプレイ装置16を通して、 相違度評価式 ((22)式) の入力を要求する。解析 者が、ディスプレイ装置16のメッセージに従い、 相違度評価式 ((22)式) をキーボード 1 7 から人 力すると、同相違度評価式をシステム内に取り込 む(520)。すると、制御部21が相違度評価 部274を起動する。相違度評価部274は、相 違度評価式を用いて、相違度を次のように計算す

る。まず、ディスク装置16に選定データととも に格納されている測定条件を取り出し、制御部 21を介して、モデル合成部26に送り、測定条 件と同じ条件で、流動解析できる流動解析モデル を生成させる。そして、プログラム実行部28で、 流動解析モデルに従って、解析プログラムを実行 させる。このとき、粘度式として用いるのは、特 性式定義部272で入力した式を用いる。プログ ラム実行部28での実行により得られた各部、時 間での見掛平均粘度を用いて、相違度評価式定義 部273で定義した相違度評価式で、相違度を計 算する(560)。相違度が許容以下であれば、 相違度評価部274は、終了する。しかし、相違 度が許容以上であると、制御部21に、パラメー タ補正量計算部275の起動を求める(570)。 翻御部21は、パラメータ補正量計算部275 を起動する。すると、パラメータ補正量計算部 275は、(28)式で示す反復式によって、粘度式 パラメータの裾正貴を求め、粘度式パラメータの 補正を行う(580)。 補正後、 パラメータ補正

量計算部 2 7 5 は 制御部 2 1 に、 相違度評価部 2 7 4 の起動を求める。すると、 制御部 2 1 は、 相違度評価部 2 7 4 を起動する。そして、 相違度 評価部 2 7 4 は、上配処理を繰返し、相違度が許 容以下にする。

以上により、粘度式パラメータが求められたことになる。

以上のように、本実施例によれば、半導体プラスチックパッケージ用の封止材の金型流路中での 流動特性を粘度式パラメータとして、定量評価することができ、封止材料の選定を容易に行うこと ができる。

#### (発明の効果)

本発明は、以上説明したように構成されている ので以下に記載されるような効果を奏する。

(1) 半導体用のモールド金型のように、企型キャピティ内にチップ、リードフレーム、金綾等の内部構造物があっても、それらに応じて、流動解析モデルを合成できるので、企型流路形状、流動制御条件、材料に合わせた解析、評価をすること

特開平2-310602 (15)

ができる。

- (2) 本発明を用いて合成した流動解析モデルに対して、成形晶質から生じる設計業の変更に基づく、金型流路形状。流動制御条件、材料の変更に対しても、流動解析ができるように、流動解析モデルを再合成することができるので、試行錯誤的な解析に合わせて、流動解析を行うことができる。
- (3) 金型内で流動する熱硬化性樹脂の粘度予測 式を実験データから自動決定できるので、半導体 プラスチックパッケージ用のモールド金型の解析 を精度良く行うことができる。
- (4) 流動解析結果を多くの観点から比較評価できるように、同一画面上に表示できるので、解析結果の要当性評価が容易に行える。
- (5) 解析対象及び解析範囲を逐次拡張できるように、ノウハウや解析プログラムを追加登録できるので、解析対象の変化や解析内容の高度化に柔軟に対処できる。
- (6) 異登録ノウハウ (選登録の形状特徴と解析

モデルとの関係)では、流動解析モデルを合成できない対象に対しても、一度対話処理することにより、流動解析モデルを合成することができる。

- (7) 本発明による流動解析システムをワークステーション上で稼働させることにより、 金型設計 者が必要に応じて、金型諸元等を評価することができる。
- (8) ワークステーション・ホスト計算機装置上に、本発明による流動解析システムを稼働させることにより、流路形状、材料物性値、流動制御条件の入力が容易になり、かつ、大規模計算が高速に行うことができる。また、ホスト計算機に接続されることが多い、データベース(関連技術情報)を利用することも可能になる。
- (9) 液動解析だけでなく、流動解析から得られる情報に基づいた複合解析も合うことができ、 解析対象に対して、総合的な評価することができる。
- ---(10)本発明を半導体プラスチックパッケージ用

のモールド金型開発に適用することにより、金型 の評価及び成形条件の評価を容易に行うことがで きるので、成形性の高く、プラスチック材料使用 効率の高い金型を作ることができる。

(11) 本発明をプラスチック材料開発に適用することにより、金型内での流動中の粘度特性を評価できるので、成形性の観点からの成分構成をきめ材料を開発できる。

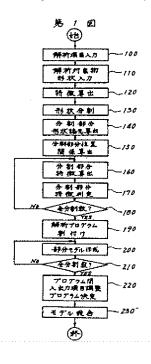
## 4. 図面の簡単な説明

第1図と第2図は、本発明に係る海動解析システムでの一例での処理手順機略コローを示す圏が 第3図及び第4図(a)~(d)は、その流動解析 システムの一例でのハードウェア構成及び第5回及び第1回 ウェア構成をそれぞれ示す図、第5回及び第6回 は、熱硬化性樹脂の粘度特性を示すグラフ、第7回 (a)~(f)は、第4回に示す姿部登録の 4のテーブル内容を示す図、第8回、第9回、第 10週は、半準体プラスチックパッケージに例を 採った場合での解析モデル生成過程を説明するための図である。

1…ワークステーション、2…ホスト計算機、 11 a, 6 …マルチパス、12 a, 6 …パス制御装置、 13 a, 6 … 中央処理装置、14 a, 6 … ディスク制御 装置、15 a , b … 主記憶装置、16 … ディスプレイ 装置、17…キーボード、18 a , b … ディスク装置、 19 a, b …通信制御装置、20 a, b …モデム、21… 制御部、22…入力部、23…出力部、24…ノウハウ 登録部、25…プログラム登録部、26…モデル合成 部、27…材料特性式パラメータ推定部。28….プロ グラム実行部、240…モデル登録部、241…形状登 緑部、242…形状特徴登綠部、243…形状分割ルー ル登録部、244…分割部分位置関係登録部、245… 部分形状登録部、246…形状特数判定ルール登録 部、260…形状特徴算出部、261…解析プログラム 割付部、262…モデル作成部、263…入出力項目調 整部、264…形状分割部、265…部分形状特徵判定 郎、266…解析モデル執合部、267…モデル対話合 成部、268…ログ保持部、269…ノウハウ生成部、 270 --- ノウハウ編集部、271 --- 実験データ登録部、 272…特性式定義部、273…相違度評価式定義部、

# 特開平2-310602 (16)

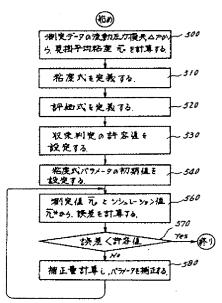
274…相違度評価部、275…パラメータ補正量計算部、41…金型キャビティ、42…チップ、43…ゲート。

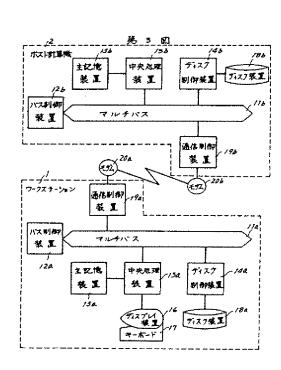


代理人弁理士 小 川 粉 9

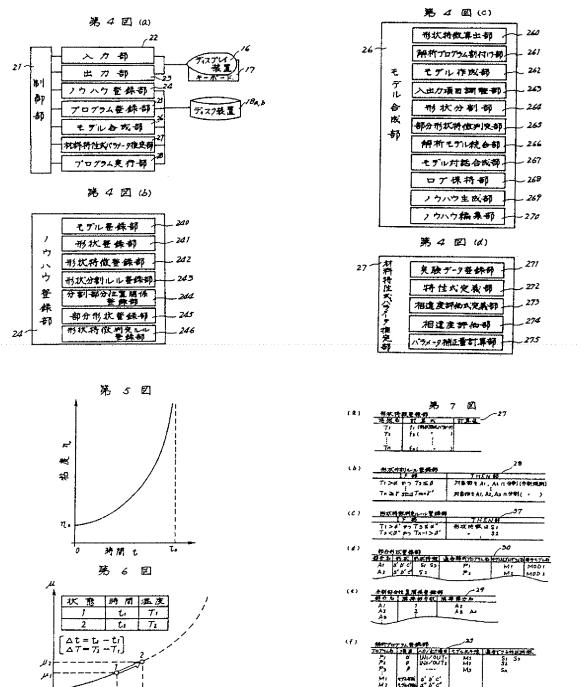








# 特開平2-310602 (17)

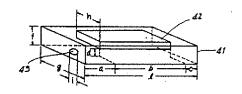


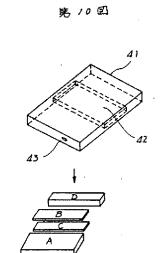
# 特開平2-310602 (18)

第9 図

Pı	Р,	د ه
	平板漁 多熱	拉散流
Mı	M2	Мэ
<b>1</b> - <b>3</b>	<i></i>	W- <b>a</b>
(差分法)	(有限要素法)	(差分法)

**男**夕 図





【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第3区分

【発行日】平成9年(1997)5月2日

【公開番号】特開平2-310602

【公開日】平成2年(1990)12月26日

【年通号数】公開特許公報2-3107

【出願番号】特願平1-131316

【国際特許分類第6版】

G05B 13/04

B29C 45/76

[FI]

G05B 13/04

7531-3H

B29C 45/76

7365-4F

# 手 続 補 正 書 (自発)

8 5 24 平成 年 月 日

特許庁長官股

事件の表示

平 成 1年 特許順 第131316号

補正をする者

事件との関係

特許 出願人

(510)株式会社 日立製作所

4+ 強 人

身 所 〒190 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号

兼式金社日立製作所内 電話 東京3212-1111(大代表) 名 (5850) 弁理士 小 川 勝 男

補正により増加する請求項の数

3

補正の対象

明経書の特許請求の範囲の相关よび明細書の発明の詳細な説明の欄。

補正の内容

(1)特許請求の範囲を照紙の通りに補正する。

(2) 明細審の第12頁第13行目から第16頁第19行目に「上記目的を達成するために……したものである。」とあるのを「上記目的を達成するために、金型を構成する流路形状と、該金型へ充填される無硬化性樹脂の材料物性値と、該金型に該熱硬化性樹脂を充填するときの流動制御条件を入力する入力手段と、該入力手段によって入力された流路形状からその形状特徴を抽出して、その抵出した形状特性に応じて流路全体を解析できる流動解析モデルを合成するモデル合成手段と、合成された流動解析モデルを構成する個々の解析モデルに対応したプログラムに前配入力手段で入力した材料物性値、流動制御条件を進し、該プログラムを順次実行するプログラム実行手段とを備えることで、該金型の流路形状での該熱硬化性樹脂の流動解析を行った。

もしくは、ポットとキャビテイとを含む熱硬化性樹脂の流路形状を、 予め登録された複数の解析用モデルの組み合わせとして表現するこ とで、被盗路形状での無硬化性樹脂の流動解析を行っても良い。この 場合、前記キャビテイには、チップとリードフレームの一部とか配置 されており、前記解析用モデルの組み合わせは、少なくとも該チップ を包含するエリアを空間とするようにして該流路形状を表現するこ とが好ましい。

もしくは、予め登録された複数の解析プログラムを、ボットからキャビティへ供給される悪硬化性樹脂の旅路形状に応じて整合することで、該流路形状での基硬化性樹脂の流動解析を行っても良い。

本解析システムは、さらに前記熱硬化性樹脂の実験データを登録する実験データ登録手改と、前記熱硬化性樹脂の材料特性を表わす特性式を定義する特性式定義手段と、前記実験データ登録手段で登録された実験データとお記特性式の値との相違度を数値評価するための評価式を定義する相違度評価式定義手段と、前記評価式を用いて実験データと特性式との値との相違を計算する相度評価手段と、特性式を構成し、かつ実験データから決定される材料固有のパラメータの補正量

を前配相連度評価手段で計算される相違度から計算するパラメータ 補正量計算手段とを構えることで、前記兼硬化性樹脂の粘度特性を予

本解析システムは、さらに前記流路形状の形状特徴と解析モデルと の関係を登録するノウハウ登録手段と、前記解析モデルに対応したプ ログラム群を登録するプログラム登録手段とを備えることか好まし to.

本解析システムは、さらに対話処理によって形状を分割し、その分 割された部分形状に解析モデルを引き当てるモデル対話合成手段と、 対話処理中の入力情報を保持するログ保持手段と、前紀入力情報から モデル合成に有効なノウハウを生成するノウハウ生成手段と、予め登 録されたノウハウと前記ノウハウ生成手段から生成されたノウハウ とをマージし、かつノウハウ間の矛盾が超こらないようにするノウハ ウ編集手段とを備えることが好ましい。

本解析システムを報像するには、接続された装置間の信号伝送路と なるバス、族バスを制御する制御装置と、前記バスに接続された中央 処理装置と、ディスク制御装置と、前記中央処理装置に接続された主 記憶装置と、デイスプレイ装置と、キーボードと、前記デイスク装置に 接続されたデイスクから構成されるワークステーションであって、前 記主記憶装置上に流路形状からその形状特徴を抽出して、その抽出し た形状特性に応じて流路全体を解析できる流動解析モデルを合成す るモデル合成手段と、合成された流動解析モデルを構成する個々の解 析モデルに対応したプログラムを予め登録された解析ライブラりか ら取り出し、取り出したプログラムを順次突行するプログラム実行手 酸とを記憶し、前記ディスケ上に形状特徴と解析モデルとの適合関係 と前記解析ライブラリとを格納し、前記中央処理装置が前記空記憶装 **霞に記憶された前記モデル合成手段とプログラム実行手段とを制御** せることが好ましい。

もしくは、接続された装置間の信号伝送路となるバス、該バスを制 御する制御装置と、商記バスに接続された中央処理装置と、ディスク

制御装置と、衝配中央処理装置に接続された主記憶装備と、デイスプ レイ装置と、キーボードと、前配ディスク装置に接続されたディスクと、 前記パスに接続され、前記パスから送られてくるデータを他装置に送 借し、他装置からのデータを受信する通信領御装置とから構成される ワークステーションと、前記ワークステーションとモデムを介してデ ータ通信を行うバスと、旅バスを制御するバス制御装置と、 劇記バス に接接した中央処理装置と、ディスク制御装置と、通信制御装置と、 前記中央処理装置に接続した主記憶装置と、前記ディスク装置に接続 したディスクとから構成される計算機とを備えた解析システムであっ て、少なくとも前記ワークステーションもしくは前紀計算機のいずれ かの主配径装置上に流路形状からその形状特徴を抽出して、その抽出 した形状特性に応じて強路全体を解析できる流動解析モデルを合成 するモデル合成手段と、合成された新動解析モデルを構成する個々の 解析モデルに対応したプログラムを予め登録された解析ライブラリ から取り出し、吹り出したプログラムを順次実行するプログラム実行 手段とを記憶し、少なくとも前記ワークステーションもしくは前記計 算機のいずれかのデイスク上に形状特徴と解析モデルとの適合関係と 前配解折ライブラリとを格納しても良い。

本解析システムは、更に高度な解析をできるように、流動解析の結 果から得られる出力データを用いて、他の解析をする解析モデルと該 出力データとの関係を利配ノウハウ登録手段に登録し、前記解析モデ ルをプログラム化したものを前記プログラム發援手段に登録するこ とにより複合した解析を行っても良い。

もしくは、チップとリードフレームの一部とが配置されたキャビテ イへ熱硬化性樹脂を供給するときの流動特性を解析するとともに、該 流動特性と該リードフレームの強度特性とに基づいて、該熱硬化性樹 脳による敵リードフレームの応力特性を解析しても良い。

本解析システムを利用して半導体装置を製造するには、ポットとキ ャビティとを含む熱硬化性樹脂の流路形状を、予め登録された複数の 解析用モデルの組み合わせとして表現することで、該流路形状での熱

硬化性樹脂の激動解析を行い、その解析結果から前記流路形状、前記 熱硬化性樹脂の特性、前記熱硬化性樹脂のキャビティへの供給条件を 設定し、その設定条件に基づいて、熱硬化性機器によりモールドされ た半導体技量を製造すれば良い。

もしくは、予め登録された複数の解析プログラムを、ポットからキ ャピティへ供給される熱硬化性樹脂の流路形状に応じて整合するこ とで、該流路形状での熱硬化性樹脂の流動解析を行い、その解析結果 から前記流路形状、前記點便化性樹脂の特性、前記熱硬化性樹脂のキ ャビテイへの供給条件を設定し、その設定条件に基づいて、熱硬化性 樹間によりモールドされた半導体装置を製造しても良い。

もしくは、チップとリードフレームの一部とが配置されたキャビテ イへ熱硬化性樹脂を供給するときの流動特性を解析するとともに、該 流動特性と該リードフレームの強度特性とに基づいて、該熱硬化性樹 脂による減りードフレームの応力特性を解析し、その解析結果から前 記リードフレームにより様成される半導体装置のリード部分の電気・ 的特性を確保するように、前記流路形状、前記熱硬化性機器の特性、 前記禁硬化性樹脂のキャビテイへの供給条件を設定し、その設定条件 に基づいて、熱硬化性樹脂によりモールドされた半導体装置を製造し ても良い。」と補正する。

(3) 明細書の第18頁第8行目から第10頁第13行目に「 また、 モデル再構成手段は、……かできる。」とあるのを削除する。

特許請求の範囲

1. 金型を構成する流路形状と、該金型へ充填される熱硬化性樹脂の 材料物性値と、該金型に該熱硬化性樹脂を充填するときの混動制御条 件を入力する入力手段と、

 **該入力手段によって入力された流路形状からその形状特徴を抽出** して、その核出した形状特性に応じて流路全体を解析できる流動解析 モデルを合成するモデル合成手段と、

合成された流動解析モデルを構成する個々の解析モデルに対応し たプログラムに額配入力手段で入力した材料物性値、流動制御条件を 渡し、蘇プログラムを順次実行するプログラム実行手段と、 を備えることで、該金型の流路形状での放熱硬化性制脂の流動解析を

行うことを特徴とする解析システム。

前記熱硬化性機関の実験データを登録する実験データ登録手段 2.

前紀熟硬化性樹脂の材料特性を表わす特性式を定義する特性式定

前記実験データ登録手段で登録された実験データと前記特性式の 位との相違度を數值評価するための評価式を定義する相違度評価式 定義手段と、

前記評価式を用いて実験データと特性式との値との相違を計算す

る相違度評価手段と、 特性式を構成し、かつ実験データから決定される材料関有のパラメ 一夕の朝正量を資配相達度評価手段で計算される相違度から計算す 3パラメータ補正量計算手段と、

を備えることで、頂記熱硬化性樟腊の粘度特性を予測することを特種 とする情求項1記載の解析システム。

3. 前記液路形状の形状特徴と解析モデルとの関係を登録するノウ ハウ登録手段と、

前記解析モデルに対応したプログラム群を登録するプログラム登

以 上

## 録手段とを

備えることを特徴とする請求項1記載の解析システム。

4. 対新処理によって形状を分割し、その分割された部分形状に解析 モデルを引き当てるモデル対話合成手段と、

対話処理中の入力情報を保持するログ保持手段と、

<u>前配入力情報からモデル合成に有効なノウハウを生成するノウハウ生成手段と、</u>

予め登録されたノウハウと前記ノウハウ生成手段から生成された ノウハウとをマージし、かつノウハウ間の矛盾が起こらないようにす るノウハウ編集手段と、

を備えることを特徴とする茜求項1記載の解析システム。

5. 接続された装置間の信号伝送路となるバス、酸バスを制御する制 御装置と、前記バスに接続された中央処理装置と、ディスク制御装置 と、前記中央処理装置に接続された主記憶装置と、ディスプレイ装置 と、キーボードと、前記ディスク装置に接続されたディスクから構成さ れるワークステーションであって、

前転主記憶接便上に遠路形状からその形状物像を抽出して、その抽出した形状特性に応じて流路全体を解析できる逃勤解析モデルを合成するモデル合成手段と、合成された施勤解析モデルを構成する個々の解析モデルに対応したプログラムを予め登録された解析ライブラリから取り出し、取り出したプログラムを順次表行するプログラム奏行手をプログラム奏行手をご回りませ

前記ディスク上に形状特徴と解析モデルとの適合関係と前記解析ラ イブラリンを格赦し、

前記中央処理接置が前記主記憶装置に記憶された前記モデル合成 手段とブログラム実行手段とを制御することを特徴とする解析システム。

6. 接続された装置間の信号伝送路となるバス、該バスを制御する制 御装置と、前記バスに接続された中央処理装置と、デイスク制御装置 と、前記中央処理装置に接続された手記憶装置と、デイスプレイ装置 と、キーボードと、前記デイスク装置に接続されたデイスクと、前記パスト接続され、前記パスから送られてくるデータを他装置に送信し、他装置からのデータを受信する通信制御装置とから構成されるワークステーションと、

前記ワークステーションとモデムを介してデータ運信を行うバス と、該バスを創御するバス制御装置と、前記バスに接続した中央処理 装置と、デイスク制御装置と、通信制御装置と、前記中央処理装置に 接続した主記値装置と、前記デイスク装置に接続したデイスクとから権 成される計算機と、

を備えた解析システムであって、

少なくとも前記ワークステーションもしくは前室計算機のいずれかの主記像装置上に洗路形状からその形状特徴を抽出して、その抽出した形状特性に応じて流路全体を解析できる流動解析モデルを合成するモデル合成手段と、合成された流動解析モデルを視底する質々の解析モデルな体に大プログラムを手め登録された解析ライブラリから取り出し、取り出したプログラムを順次実行するプログラム実行手段とを記憶し、

少なくとも前記ワークステーションもしくは前記計算機のいずれ かのディスク上に形状特徴と解析モデルとの連合関係と前記解析ライ ブラリとを格納し、

たことを特徴とする解析システム。

7. 流動解析の結果から得られる出力データを用いて、他の解析をす る解析モデルと載出力データとの関係を前配ノウハウ登録手段に登録し

前記解析モデルをプログラム化したものを前記プログラム登録手 股に登録することにより複合した解析を行うことを特徴とする請求 項4記載の解析システム。

8 ポットとキャビティとを含む熱硬化性樹脂の流路影状を、予め登 繋された複数の解析用モデルの組み合わせとして表現することで、算 流路形状での素硬化性樹脂の流動解析を行うことを特徴とする解析

#### 方法<u>。</u>

9. 前記キャビテイには、チップとリードフレームの一部とが配置されており、

前記解析用モデルの組み合わせは、少なくとも数チップを包含する エリアを空間とするようにして装演路形状を表現することを特徴と する前求項8記載の解析方法。

10. 予め登録された複数の解析プログラムを、ポットからキャビテ イへ供給される無硬化性樹脂の流路形状に応じて整合することで、該 流路形状での無硬化性樹脂の流動解析を行うことを特徴とする解析 方法。

11 チップとリードフレームの一部とか配置されたキャビティへ 熱硬化性樹脂を供給するときの拡動特性を解析するとともに、

その解析結果から前記流路形状、前記熱硬化性機器の特性、前記熱 硬化性機器のキャビティへの供給条件を設定し、

その数定条件に基づいて、熱硬化性療脂によりモールドされた半導体装置を製造することを特徴とする半導体装置の製造方法。

13. 予め登録された複数の解析プログラムを、ポットからキャビ テイへ供給される熱硬化性樹脂の流路形状に応じて整合することで、 該流路形状での熱硬化性樹脂の流動解析を行い、

その解析結果から前記流路形状、前記熱硬化性樹脂の特性、前記熱 硬化性樹脂のキャビディへの供給条件を設定し、

その設定条件に基づいて、熱硬化性樹脂によりモールドされた半導 体装置を製造することを特徴とする半導体装置の製造方法。

14. チップとリードフレームの一部とが配置されたキャビテイへ

熱硬化性樹脂を供給するときの流動特性を解析するとともに、

その解析結果から前記リードフレームにより構成される半導体整 置のリード部分の電気的特性を確保するように、前記施路形状、前記 熱硬化性問題の特性、前記熱硬化性樹脂のキャビティへの供給条件を 設定し、

その設定条件に基づいて、熱硬化性樹脂によりモールドされた半導体装置を製造することを特徴とする半導体装置の製造方法。